

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号
特許第5679265号
(P5679265)

(45) 発行日 平成27年3月4日 (2015.3.4)

(24) 登録日 平成27年1月16日 (2015.1.16)

(51) Int.Cl.

F I

BO 1 D 46/10 (2006.01)

GO 3 B 21/14 (2006.01)

BO 1 D 46/10 C

GO 3 B 21/14 Z

請求項の数 5 (全 14 頁)

(21) 出願番号	特願2010-130651 (P2010-130651)	(73) 特許権者	391044797
(22) 出願日	平成22年6月8日 (2010.6.8)		株式会社コーワ
(65) 公開番号	特開2011-255288 (P2011-255288A)		愛知県あま市西今宿平割一22番地
(43) 公開日	平成23年12月22日 (2011.12.22)	(74) 代理人	100130074
審査請求日	平成25年6月7日 (2013.6.7)		弁理士 中村 繁元
		(72) 発明者	岡庭 秀明
			愛知県あま市西今宿平割一22番地 株式
			会社コーワ内
		審査官	中村 泰三

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 エアーフィルター清掃機構及びプロジェクター装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

駆動源、移動用駆動輪、回転清掃体及び集塵室を有するエアーフィルター清掃機構であって、前記駆動源からの動力を、歯車を介して前記移動用駆動輪及び前記回転清掃体に伝達することによって、前記エアーフィルター清掃機構がフィルター上を移動し、前記回転清掃体にて前記フィルター上の塵埃を除去するものであって、前記回転清掃体を収納する回転清掃体収納室を設け、前記回転清掃体により除去された塵埃を保管する集塵室を、前記回転清掃体収納室に隣接して設け、前記回転清掃体に付着した塵埃を除去する除塵体を前記集塵室へ分離収納させるよう前記集塵室の入口近傍に設けると共に、前記集塵室に保管された塵埃が前記回転清掃体収納室に戻るのを防止する戻り防止体を設け、該戻り防止体の一方の側面と、前記回転清掃体の外周面と、前記除塵体の一方の側面とによって、前記回転清掃体収納室と前記集塵室とを区画する前記集塵室側の壁面を形成していることを特徴とするエアーフィルター清掃機構。

【請求項 2】

回転清掃体によりフィルター上から除去され、前記回転清掃体に付着した塵埃が、前記回転清掃体の1回転未満にて、除塵体にて除去され、集塵室へ分離収納されることを特徴とする請求項1に記載のエアーフィルター清掃機構。

【請求項 3】

移動用駆動輪を駆動させる為のシャフトを、フィルターの全幅にわたって横断するよう回転自在にエアーフィルター清掃機構に一体的に設けたことを特徴とする請求項1又は2

に記載のエアーフィルター清掃機構。

【請求項 4】

フィルター上に付着した塵埃を回転しながら除去する回転清掃体は、エアーフィルター清掃機構が移動する往路においては回転駆動し、復路においては回転させない構造、或いは、復路においては回転駆動し、往路においては回転させない構造を有することを特徴とする請求項 1 ~ 3 のいずれか 1 項に記載のエアーフィルター清掃機構。

【請求項 5】

画像を投射する投射レンズと、清掃ユニットとを有するプロジェクター装置であって、前記清掃ユニットは、請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項に記載のエアーフィルター清掃機構を備えていることを特徴とするプロジェクター装置。

10

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、電子機器等に搭載されるエアーフィルター清掃機構及びそれを用いたプロジェクター装置に関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来のこの種のエアーフィルター清掃機構として、送り出しリールと、前記送り出しリールと間を置いて配された巻き取りリールと、一端が前記送り出しリールに係止されると共に巻かれ、他端が前記巻き取りリールに係止されたロール状のエアーフィルターと、巻き取りリールを回転駆動する駆動手段と、エアーフィルターをファンに密接すると共にエアーフィルターの張力を一定にするためのテンショナーを備え、前記エアーフィルターの前記送り出しリールと前記巻き取りリール間に位置する部分を、機器に設けられた空冷用吸気口の前に配置して、機器の運転中に、所定の時間間隔で前記駆動手段に通電して、汚れたエアーフィルターを巻き取りリールに順次巻き取るようにしたものがある（例えば、特許文献 1 参照）。

20

【0003】

しかしながら、上記特許文献 1 に記載されたような従来のエアーフィルター清掃機構の構成では、エアーフィルターに付着した塵埃を除去する機構が無く、単に塵埃で目詰まりしたエアーフィルターを巻き取りリールで巻き取るだけなので、エアーフィルターが全長に渡って目詰まりしたときは、エアーフィルターを巻き取りリールごと取り外し、そのエアーフィルターを広げて掃除する必要があり、清掃作業が非常に面倒であった。また、エアーフィルターは、巻き取りリール側にのみ移動可能、すなわち一方向にしか使用できないため、長期間の使用は困難で、清掃や、交換頻度が多くなり面倒である、という問題があった。

30

【0004】

また、テンショナーが設けられているため、駆動手段の駆動トルクを大きくする必要があり、この為駆動手段の大型化、ひいては機器の大型化を招く、という問題があった。

【0005】

そこで、上記問題を解決するために、機器に設けられた外気取り入れ口に沿って水平方向で移動可能又は、外気取り入れ口上でしかも水平方向で回転可能に配設したプレフィルターと、前記プレフィルターを移動又は回転させるための駆動メカユニットと、前記プレフィルターに摺接し、付着した粉塵を除去するブラシと、前記プレフィルターより下流側に設けられると共に、前記プレフィルターより粒子径の小さい塵埃を捕集する第 2 のエアーフィルターとから構成され、前記プレフィルターに一定量の粉塵が溜まっていることを、目詰まりセンサーで感知した時、あるいは所定の時間が経った時に、駆動メカユニットでプレフィルターを移動または回転させ、その間にブラシでプレフィルターに付着した埃や粉塵を除去するようにしたものがある（例えば、特許文献 2 参照）。

40

【0006】

又、従来の他のエアーフィルター清掃機構として、第 1 のフィルタ部と、第 1 のフィル

50

タ部の吸気側に設けられたメッシュ状のスクリーンと、このスクリーンの表面に接触しながら移動して塵埃を除去するクリーニングブラシを含む第2のフィルタ部と、上記第2のフィルタ部に設けられ塵埃を回収する塵受けトレイとから構成されたものもある（例えば、特許文献3参照）。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0007】

【特許文献1】特開平8-128400号公報

【特許文献2】特開2008-065021号公報

【特許文献3】特開2005-221581号公報

10

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

しかしながら、上記特許文献2に記載されたような従来のエアーフィルター清掃機構は、プレフィルターから除去された塵埃を収納する集塵室が無いので、プレフィルターが搭載された機器の内部や外部が、除去された塵埃で汚れたり、また、広い濾過面積を有するプレフィルターを移動または回転させるため、製品全体が大型化するという課題があった。

【0009】

又、上記特許文献3に記載された従来のエアーフィルター清掃機構の構成では、ワイヤ状のクリーニングブラシを単にメッシュ状のスクリーンに接触させながら移動させるだけなので、スクリーンの表面からの塵埃の除去性能が非常に悪い、という課題があった。

20

【0010】

本発明は、上記従来の課題を解決するもので、エアーフィルター清掃機構が搭載される商品を大型化すること無く、安価で、効率よくフィルターに付着した塵埃を除去すると共に、商品内部や外部を、フィルターから除去された塵埃で汚すことの無い、品質の高いエアーフィルター清掃機構及び信頼性の高いプロジェクター装置を提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】

【0011】

30

上記従来の課題を解決するために、本発明のエアーフィルター清掃機構は、駆動源、移動用駆動輪、回転清掃体及び集塵室を有するエアーフィルター清掃機構であって、前記駆動源からの動力を、歯車を介して前記移動用駆動輪及び前記回転清掃体に伝達することによって、前記エアーフィルター清掃機構がフィルター上を移動し、前記回転清掃体にて前記フィルター上の塵埃を除去するものであって、前記回転清掃体を収納する回転清掃体収納室を設け、前記回転清掃体により除去された塵埃を保管する集塵室を、前記回転清掃体収納室に隣接して設け、前記回転清掃体に付着した塵埃を除去する除塵体を前記集塵室へ分離収納させるよう前記集塵室の入口近傍に設けると共に、前記集塵室に保管された塵埃が前記回転清掃体収納室に戻るのを防止する戻り防止体を設け、該戻り防止体の一方の側面と、前記回転清掃体の外周面と、前記除塵体の一方の側面とによって、前記回転清掃体収納室と前記集塵室とを区画する前記集塵室側の壁面を形成しているもので、エアーフィルター清掃機構が、広い濾過面積を有するフィルター上を移動するだけなので、フィルターを有する機器全体を大型化する必要がない。また、回転清掃体が回転しながらフィルター上の塵埃を除去するので、塵埃除去性能が良い。また、回転清掃体を回転させながら塵埃を除去するときに、同時に除去した塵埃を集塵室に送り、収納するようにすれば、フィルターが搭載された機器の内部や外部が、フィルターから除去された塵埃で汚れることは無い。

40

【0012】

また、エアーフィルター清掃機構の移動及び回転清掃体の回転駆動を同一駆動源にて実施するのでエアーフィルター清掃機構を安価に製作できる。また、エアーフィルター清掃

50

機構内に、フィルター上の塵埃の除去から集塵にかかる一連の機能が集約されている為、製作時の組立完成及び検査が、同一場所で行実施でき、品質の高いエアフィルター清掃機構が供給できる。

【 0 0 1 3 】

また、本発明のプロジェクター装置は、画像を投射する投射レンズと、清掃ユニットとを有するプロジェクター装置であって、前記清掃ユニットは、請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項に記載のエアフィルター清掃機構を備えているもので、安価で、組み立て性に優れ、しかもフィルター上の塵埃除去性能にも優れたエアフィルター清掃機構を搭載することで、安価で高品質、高性能のプロジェクター装置を提供できる。

【 発明の効果 】

10

【 0 0 1 4 】

本発明のエアフィルター清掃機構は、安価で、効率よくエアフィルターに付着した塵埃を除去することができ、また、本発明のプロジェクター装置は、安価で、信頼性の高いものである。

【 図面の簡単な説明 】

【 0 0 1 5 】

【 図 1 】 (a) 本発明の第 1 の実施例におけるエアフィルター清掃機構を搭載したプロジェクター装置の外観斜視図、(b) 図 1 (a) の A - A 断面図

【 図 2 】 (a) 同エアフィルター清掃機構を内蔵した清掃ユニットの外観斜視図、(b) 同清掃ユニットの斜視図 (蓋を開けている状態)

20

【 図 3 】 同エアフィルター清掃機構の斜視図

【 図 4 】 (a) 同エアフィルター清掃機構の平面断面図、(b) 図 4 (a) の B - B 部分断面図、(c) 図 4 (a) の C - C 断面図

【 図 5 】 同エアフィルター清掃機構の裏面図

【 図 6 】 (a) ~ (d) 同エアフィルター清掃機構の設置例を示す図

【 図 7 】 同エアフィルター清掃機構の他の例を示す断面図

【 図 8 】 本発明の第 2 の実施例におけるエアフィルター清掃機構の断面図

【 図 9 】 (a) 本発明の第 3 の実施例におけるエアフィルター清掃機構の内部構造を示す要部平面図 (2 つのギア A、B が噛み合った状態)、(b) 図 9 (a) の E - E 矢視図、(c) 図 9 (a) のギア A、B の状態図、(d) 同エアフィルター清掃機構の内部構造を示す要部平面図 (2 つのギア A、B が離れた状態)、(e) 図 9 (d) の E' - E' 矢視図、(f) 図 9 (d) のギア A、B の状態図

30

【 発明を実施するための形態 】

【 0 0 1 6 】

第 1 の発明は、駆動源、移動用駆動輪、回転清掃体及び集塵室を有するエアフィルター清掃機構であって、前記駆動源からの動力を、歯車を介して前記移動用駆動輪及び前記回転清掃体に伝達することによって、前記エアフィルター清掃機構がフィルター上を移動し、前記回転清掃体にて前記フィルター上の塵埃を除去するものであって、前記回転清掃体を収納する回転清掃体収納室を設け、前記回転清掃体により除去された塵埃を保管する集塵室を、前記回転清掃体収納室に隣接して設け、前記回転清掃体に付着した塵埃を除去する除塵体を前記集塵室へ分離収納させるよう前記集塵室の入口近傍に設けると共に、前記集塵室に保管された塵埃が前記回転清掃体収納室に戻るのを防止する戻り防止体を設け、該戻り防止体の一方の側面と、前記回転清掃体の外周面と、前記除塵体の一方の側面とによって、前記回転清掃体収納室と前記集塵室とを区画する前記集塵室側の壁面を形成しているもので、エアフィルター清掃機構が、広い濾過面積を有するフィルター上を移動するだけなので、フィルターを有する機器全体を大型化する必要がない。また、回転清掃体が回転しながらフィルター上の塵埃を除去するので、塵埃除去性能が良い。また、回転清掃体を回転させながら塵埃を除去するときに、同時に除去した塵埃を集塵室に送り、収納するようにすれば、フィルターが搭載された機器の内部や外部が、フィルターから除去された塵埃で汚れることは無い。

40

50

【 0 0 1 7 】

また、エアーフィルター清掃機構の移動及び回転清掃体の回転駆動を同一駆動源にて実施するのでエアーフィルター清掃機構を安価に製作できる。また、エアーフィルター清掃機構内に、フィルター上の塵埃の除去から集塵にかかる一連の機能が集約されている為、製作時の組立完成及び検査が、同一場所で行実施でき、品質の高いエアーフィルター清掃機構が供給できる。

【 0 0 1 8 】

また、回転清掃体にてフィルター上から除去された塵埃は、除塵体により回転清掃体から集塵室に確実に分離除去される為、更にフィルター上の塵埃除去性能が向上する。また、集塵室に集塵されている塵埃は、エアーフィルター清掃機構の設置方向にかかわらず、戻り防止体の作用により、塵埃のエアーフィルター清掃機構外への流出が阻止される為、商品品質の向上と、商品の設置方向の規制が無くなり商品価値が向上する。

【 0 0 1 9 】

第2の発明は、特に、第1の発明の回転清掃体によりフィルター上から除去され、前記回転清掃体に付着した塵埃が、前記回転清掃体の1回転未満にて、除塵体にて除去され、集塵室へ分離収納されるもので、回転清掃体にてフィルター上から除去された塵埃は、1回転してフィルター上に再付着する事が無く、また、除塵体により集塵室に分離収納される為、回転清掃体のフィルター上からの塵埃除去性能が格段に向上する。また、回転清掃体にてフィルター上から除去された塵埃は、1回転未満にて除塵体により集塵室に分離収納される為、塵埃が回転清掃体に付着している時間が極めて短く、塵埃の保持性能が向上し、集塵率が向上する。

【 0 0 2 0 】

第3の発明は、特に、第1又は第2の発明の移動用駆動輪を駆動させる為のシャフトを、フィルターの全幅にわたって横断するよう回転自在にエアーフィルター清掃機構に一体的に設けたもので、エアーフィルター清掃機構がフィルターを横断し、両端近傍の各移動用駆動輪がシャフトで連結されている為、両移動用駆動輪の回転が同期化され、スムーズにエアーフィルター清掃機構が移動でき、静音化等の性能向上が図れる。さらに、シャフトがエアーフィルター清掃機構の筐体を横断して構成されている為、筐体の撓み、捩れ等の剛性の補強等に利用でき、商品の信頼性向上が図れる。

【 0 0 2 1 】

第4の発明は、特に、第1～3のいずれか一つの発明のフィルター上に付着した塵埃を回転しながら除去する回転清掃体は、エアーフィルター清掃機構が移動する往路においては回転駆動し、復路においては回転させない構造、或いは、復路においては回転駆動し、往路においては回転させない構造を有するもので、フィルター上の塵埃に対して、回転清掃体の回転による塵埃のピックアップ(掻き上げ力)性能と、回転清掃体の停止による塵埃の掃き寄せ力が交互に作用する為、塵埃のフィルターからの剥離除去性能が向上する。

【 0 0 2 2 】

第5の発明に係るプロジェクター装置は、画像を投射する投射レンズと、清掃ユニットとを有するプロジェクター装置であって、前記清掃ユニットは、請求項1～4のいずれか1項に記載のエアーフィルター清掃機構を備えているもので、安価で、組み立て性に優れ、しかもフィルター上の塵埃除去性能にも優れたエアーフィルター清掃機構を搭載することで、安価で高品質、高性能のプロジェクター装置を提供できる。

【 0 0 2 3 】

以下、本発明の実施例について、図面を参照しながら説明する。尚、この実施例によって本発明が限定されるものではない。

【 実施例 1 】

【 0 0 2 4 】

図1(a)は、本発明の第1の実施例におけるエアーフィルター清掃機構を搭載したプロジェクター装置の外観斜視図、図1(b)は、図1(a)のA-A断面図、図2(a)は、同エアーフィルター清掃機構を内蔵した清掃ユニットの外観斜視図、図2(b)は、

同清掃ユニットの斜視図（蓋を開けている状態）、図 3 は、同エアフィルター清掃機構の斜視図、図 4（a）は、同エアフィルター清掃機構の平面断面図、図 4（b）は、図 4（a）の B - B 部分断面図、図 4（c）は、図 4（a）の C - C 断面図、図 5 は、同エアフィルター清掃機構の裏面図、図 6 は、同エアフィルター清掃機構の設置例を示す図である。

【 0 0 2 5 】

図 1、2 において、清掃ユニット 1 は、プロジェクター装置 2 に着脱自在に装着される清掃ユニットで、内部に本実施例におけるエアフィルター清掃機構 3 が組み込まれている。プロジェクター装置 2 の本体 2 a の前部には、画像を投射する投射レンズを有する投射体 1 3 が設けられ、本体 2 a の上面には、本体 2 a 内に外気を取り入れるための開口部 2 b が複数設けられている。

10

【 0 0 2 6 】

本体 2 a の内部には、多数の電子部品等から成り投射体 1 3 により投射される画像を光学的に処理する画像表示素子体 4 と、画像表示素子体 4 に電力を供給する電源基板体 5 と、本体 2 a 内の温度や圧力等を検知するセンサー 6 と、プロジェクター装置 2 を制御する制御基板 1 2 が設けられている。

【 0 0 2 7 】

本体 2 a の側壁 2 c には、排気口 2 d が設けられ、更に本体 2 a の内部の排気口 2 d の近傍には、モータ 9 で回転駆動される冷却ファン 1 0 が設けられている。

20

【 0 0 2 8 】

本体 2 a の清掃ユニット 1 を受ける面 2 f に開口部 2 g が形成されている。1 5 は、プロジェクター装置 2 を操作するための操作スイッチで、1 6 は、LED などから構成され、プロジェクター装置 2 の運転状態を表示する告知部である。

【 0 0 2 9 】

次に、図 1 ~ 5 を用いて清掃ユニット及び本実施の形態におけるエアフィルター清掃機構 3 の詳細について述べる。

【 0 0 3 0 】

清掃ユニット 1 の底面には、枠体 7 が形成された開口 1 b が設けられ、その枠体 7 にフィルター 8 が一体的に設けられ、清掃ユニット 1 を、プロジェクター装置 2 の側壁 2 c に設けた挿入口 2 e より挿入し装着すると、フィルター 8 が、本体 2 a に設けた開口部 2 g を気密に覆うようになっている。

30

【 0 0 3 1 】

本実施例におけるエアフィルター清掃機構 3（以下「清掃機構 3」という）は、フィルター 8 に着脱自在に載置され、自走しながらフィルター 8 の表面に付着した塵埃 1 7 を除去するものである。

【 0 0 3 2 】

本実施例では、清掃機構 3 の長さを、清掃ユニット 1 の開口 1 b の幅寸法よりわずかに小さい寸法に設定しているので、清掃機構 3 をフィルター 8 上に載置するだけで、清掃機構 3 の底部の両端に設けた後述の移動用駆動輪 2 0 a が、フィルター 8 の両端に延設されたラックギア 1 1 に確実に噛み合うようになっている。

40

【 0 0 3 3 】

1 4 は、一端（図 2（b）では、右端）が、清掃ユニット 1 のユニット本体 1 a に回転自在に設けられると共に中央に開口 1 4 a を有した蓋で、閉じると、蓋 1 4 の裏面に設けたリブ 1 4 b で、清掃機構 3 を摺動自在に支持すると共に、プロジェクター装置 2 から清掃ユニット 1 を取り出した時に、フィルター 8 上に載置された清掃機構 3 が、ユニット本体 1 a から不用意に外れるのを防止するためのものである。

【 0 0 3 4 】

清掃機構 3 には、回転ブラシ状で、一端にギア A 1 9 a を備えフィルター 8 に付着した塵埃 1 7 を除去する回転清掃体 1 9 と、両端にラックギア 1 1 と噛み合う移動用駆動輪 2 0 a を有し、一側に、ギア A 1 9 a と噛み合うギア B 2 0 b と傘歯車 A 2 0 c を有するシ

50

ャフト20と、モータなどからなりその回転軸21aに、傘歯車A20cに噛み合う傘歯車B21bを有する駆動源21と、駆動源21の電源となるバッテリー22が内蔵されている。

【0035】

清掃機構3の内部は、大きく、回転清掃体19が収納された回転清掃体収納室23と、回転清掃体収納室23に隣接すると共に回転清掃体19で除去された塵埃17を収納保管する集塵室24とに二分されている。回転清掃体収納室23と集塵室24との境には、回転清掃体19の回転方向に沿うように傾斜すると共に先端が回転清掃体19に摺接し、集塵室24に収納保管された塵埃17が回転清掃体収納室23に戻るのを防止する戻り防止体25が、回転清掃体19と平行に延設されている。本実施例では、戻り防止体25は、清掃機構3の内壁に一体に形成されている。

10

【0036】

清掃機構3の裏面には、集塵室24を自在に開閉する蓋体27と、回転清掃体19が臨む開口3aが設けられている。

【0037】

また、本実施例では、蓋体27に、先端が櫛歯状で、かつ回転清掃体19に食い込み、回転清掃体19に絡みついた塵埃17を除去するための除塵体26が、回転清掃体19と平行に、一体的に形成されている。

【0038】

29は、清掃機構3の裏面の、それぞれの移動用駆動輪20aと反対側に回転自在に設けられた自由歯車で、移動用駆動輪20aと同一高さに位置し、清掃機構3の移動時にラックギア11に噛み合って、清掃機構3がスムーズに移動することができるようにするためのものである。

20

【0039】

以上のように構成された本実施例におけるエアーフィルター清掃機構と、それを搭載したプロジェクター装置の動作、作用は、以下の通りである。

【0040】

操作スイッチ15を操作することにより、プロジェクター装置2を使用することができる。本実施例におけるプロジェクター装置2は、一般的に、図6(a)に示すように開口部2bが上を向くようにして、机やテーブルの上に置かれるが、図6(b)に示すようにプロジェクター装置2を天井からつるして床面に投射するようにしたり、図6(c)に示すように、プロジェクター装置2の投射体13と反対側の面を下にして机、テーブル或いは床において、天井などに投射したり、更には、図6(d)に示すように、本体2aをひっくり返して使用しても良い。

30

【0041】

プロジェクター装置2を運転している間、あるいは、使用直後の所定の冷却期間の間は、モータ9で回転駆動される冷却ファン10により、外気が、本体2aの開口部2b、清掃機構3の開口14a、清掃ユニット1の開口1bに設けたフィルター8を順に通って、本体2a内に吸引され、画像表示素子体4や電源基板体5、制御基板12などの発熱部品を冷却し、排気口2dより外部に排出される。

40

【0042】

外気が、フィルター8を通過するとき、その外気に含まれた塵埃は、フィルター8で捕集されるので、塵埃が本体2a内に入ることは無い。

【0043】

このようにして、プロジェクター装置2を長期間使用していると、フィルター8が次第に塵埃で目詰まりし、外気が本体2a内に入り難くなって、本体2a内の発熱部品の冷却効果が低下してくるが、本実施例では、本体2a内の温度や圧力を検知するセンサー6を設けて、空気の流れが悪くなって本体2a内の温度が所定の温度を超えたり、空気が本体2a内に入り難くなって、本体2a内の空気圧力が所定の値以下になったことを検知すると、制御基板12より信号が発信され、その信号を清掃機構3に内蔵された受信機(図示

50

せず)が受信すると、駆動源 2 1 が動作するようになっている。

【 0 0 4 4 】

駆動源 2 1 が動作すると、その動力が傘歯車 B 2 1 b を経て傘歯車 A 2 0 c に伝達され、シャフト 2 0 と共に、ラックギア 1 1 に噛み合った移動用駆動輪 2 0 a が回転し、清掃機構 3 が、図 2 中の白抜き矢印方向に移動し始める。同時に、動力が、ギア B 2 0 b を介してギア A 1 9 a に伝わり、回転清掃体 1 9 が回転する。回転清掃体 1 9 が回転すると、フィルター 8 に付着した塵埃 1 7 が掻き上げられ、掻き上げられた塵埃 1 7 は、回転清掃体収納室 2 3 を通って、集塵室 2 4 に送られる。又、回転清掃体 1 9 に絡みついた塵埃 1 7 は、除塵体 2 6 により梳きとられる。

【 0 0 4 5 】

集塵室 2 4 に溜まった塵埃 1 7 を廃棄するときは、プロジェクター装置 2 の挿入口 2 e より清掃ユニット 1 を取り出し、蓋 1 4 を開けて、清掃機構 3 を取り出し、その底部に設けた蓋体 2 7 を開けるだけで簡単に済ませることができる。

【 0 0 4 6 】

以上のように本実施例によれば、エアーフィルター清掃機構 3 が、広い濾過面積を有するフィルター 8 上を移動するだけなので、フィルター 8 を有する機器全体を大型化する必要がない。また、回転清掃体 1 9 が回転しながらフィルター 8 上の塵埃 1 7 を除去するので、塵埃除去性能が良い。また、回転する回転清掃体 1 9 でフィルター 8 上から除去された塵埃 1 7 は、除塵体 2 6 により回転清掃体 1 9 から集塵室 2 4 に確実に分離除去される為、フィルター 8 が搭載された機器の内部や外部が、フィルター 8 から除去された塵埃 1 7 で汚れることは無い。

【 0 0 4 7 】

特に、本実施例では、先端が回転清掃体 1 9 に摺接する戻り防止体 2 5 を設けているので、プロジェクター装置 2 の使用時の向きがどのようなになっても、集塵室 2 4 に一旦入った塵埃 1 7 が、回転清掃体収納室 2 3 に戻り、開口 3 a から外部に漏れ出て、塵埃 1 7 がフィルター 8 に再付着したり、プロジェクター装置 2 内部にこぼれたり、テーブルなどを汚すことが無い。

【 0 0 4 8 】

また、エアーフィルター清掃機構 3 の移動及び回転清掃体 1 9 の回転駆動を一つの駆動源 2 1で行っているので、エアーフィルター清掃機構 3 を、小型にしかも安価に製作できる。また、エアーフィルター清掃機構 3 内に、フィルター 8 上の塵埃 1 7 の除去から集塵にかかる一連の機能が集約されている為、エアーフィルター清掃機構 3 の製作時の組立完成及び検査が、同 場所で実施でき、品質の高いエアーフィルター清掃機構 3 を供給することができる。

【 0 0 4 9 】

また、本実施例では、戻り防止体 2 5 が、清掃機構 3 の内壁に一体に形成されているので、部品点数が削減され、組み立て工数も減り、製造コストの低減を図ることができる。

【 0 0 5 0 】

なお、上記実施例では、戻り防止体 2 5 を清掃機構 3 の内壁に一体に形成したが、図 7 に示すように、戻り防止体 3 0 を、清掃機構 3 の内壁に取り付けられる別部品とし、それを、弾性に富んだ材料でブレード状或いはリップ状に形成したり、弾性に富んだシート部材、発泡体あるいは布部材で形成するようにすれば、万が一大きな塵埃 1 7 が回転清掃体 1 9 で掻き取られても、戻り防止体 3 0 が容易に撓むので、塵埃 1 7 の集塵室 2 4 への移動が確実に行われる。また、戻り防止体 3 0 が容易に撓みやすいので、戻り防止体 3 0 が回転清掃体 1 9 に摺接していても、回転清掃体 1 9 に加わる負荷が軽減され、回転清掃体 1 9 を駆動する駆動源 2 1 の小型化を図ることもできる。

【 0 0 5 1 】

又、上記実施例では、回転清掃体 1 9 に絡みついた塵埃 1 7 を梳く除塵体 2 6 を清掃機構 3 の蓋体 2 7 に一体で形成しているので、部品点数、組み立て工数が低減し安価に構成することができ、また、蓋体 2 7 を開けたときに、除塵体 2 6 の汚れやすい先端部分が外

10

20

30

40

50

部に露出するので、その部分の清掃も容易となる。

【 0 0 5 2 】

また、本実施例では、図 4 (c) に示すように、回転清掃体 1 9 の A 点でフィルター 8 から除去された塵埃 1 7 は、そのまま回転清掃体 1 9 の表面に付着したまま、反時計方向に約 2 7 0 度回転すると、除塵体 2 6 の先端が位置する B 点に達し、そこで除塵体 2 6 により、回転清掃体 1 9 の表面に付着した塵埃 1 7 が除去され、集塵室 2 4 内に収納されるようになっている。すなわち本実施例では、フィルター 8 上から除去され回転清掃体 1 9 に付着した塵埃 1 7 が、回転清掃体 1 9 が 1 回転し終わる前に、除塵体 2 6 にて除去され集塵室 2 4 へ分離収納されるので、回転清掃体 1 9 でフィルター 8 上から除去された塵埃 1 7 が、1 回転してフィルター 8 上に再付着する事が無く、また、除塵体 2 6 により集塵室 2 4 に分離収納される為、回転清掃体 1 9 のフィルター 8 上からの塵埃除去性能が格段に向上する。

10

【 0 0 5 3 】

しかも、回転清掃体 1 9 にてフィルター 8 上から除去された塵埃 1 7 は、1 回転未満で除塵体 2 6 により集塵室 2 4 に分離収納される為、塵埃 1 7 が回転清掃体 1 9 に付着している時間が極めて短く、塵埃 1 7 の保持性能が向上し、集塵率が向上する。

【 0 0 5 4 】

また、本実施例では、左右の移動用駆動輪 2 0 a に連結されると共にそれらを回転駆動するシャフト 2 0 を、フィルター 8 の略全幅にわたって横断するよう回転自在に、しかもエアーフィルター清掃機構 3 に一体的に設けているので、両移動用駆動輪 2 0 a の回転が同期化され、スムーズにエアーフィルター清掃機構 3 がフィルター 8 上を移動でき、静音化等の性能向上が図れる。さらに、シャフト 2 0 がエアーフィルター清掃機構 3 の筐体を横断して構成されている為、筐体の撓み、捩れ等の剛性の補強等に利用でき、商品の信頼性向上が図れる。

20

【 0 0 5 5 】

なお、上記実施例では、清掃機構 3 が動作するタイミングとして、センサー 6 が、本体 2 a 内の温度が高かったり、圧力が低下したときに動作するようにしたが、プロジェクター装置 2 の所定の累積使用時間毎に、或いは、プロジェクター装置 2 の電源を OFF する都度、清掃機構 3 を自動的に動作させるようにしても良い。

【 0 0 5 6 】

上記実施例では、フィルター 8 を清掃ユニット 1 の底面に設けた開口 1 b に形成したが、プロジェクター装置 2 の本体 2 a 側に設けても良い。この場合は、開口 1 b を全開口とし、清掃機構 3 は、開口 1 b を移動しながら、本体 2 a に設けたフィルター 8 を清掃することになる。

30

【 実施例 2 】

【 0 0 5 7 】

図 8 は、本発明の第 2 の実施例におけるエアーフィルター清掃機構の断面図である。なお、上記第 1 の実施例におけるエアーフィルター清掃機構、プロジェクター装置と同一部品には、同一符号を付してその説明を省略する。

【 0 0 5 8 】

図 8 において、本実施例におけるエアーフィルター清掃機構 3 3 (以下「清掃機構 3 3」と称す) は、集塵室 2 4 を、第 1 の集塵室 2 4 a と第 2 の集塵室 2 4 b に分割し、集塵室 2 4 に保管された塵埃 1 7 が回転清掃体収納室 2 3 に戻るのを防止する戻り防止体 3 4 を回動自在に設け、戻り防止体 3 4 の回動時に、第 1 の集塵室 2 4 a に収納された塵埃 1 7 を、第 2 の集塵室 2 4 b に送り出すようにしたものである。本実施例では、第 1 の集塵室 2 4 a と第 2 の集塵室 2 4 b とを、除塵体 3 5 で区画し、第 1 の集塵室 2 4 a を除塵体 3 5 の上側に形成している。

40

【 0 0 5 9 】

以上のように構成された本実施例における清掃機構 3 3 の動作、作用は以下の通りである。

50

【0060】

通常は、戻り防止体34の先端は、実線で示すように、回転清掃体19に摺接しており、回転清掃体19の回転に伴い、フィルター8から除去された塵埃17は第1の集塵室24aに溜まる。そして図示しない駆動手段で、戻り防止体34を間欠的に回転（図8では、反時計方向に回転）、すなわち戻り防止体34を揺動させて、第1の集塵室24aに溜まった塵埃17を、第2の集塵室24bに送るようにしたものである。

【0061】

以上のように本実施例によれば、集塵室24が2つに分割されているので、塵埃17の外部への漏れをより確実に防止することができると共に、第1の集塵室24aの塵埃17を第2の集塵室24bに移動させるための専用の部品が不要なので、組み立て工数や製造コストが上昇することもない。

【実施例3】

【0062】

図9(a)は、本発明の第3の実施例におけるエアーフィルター清掃機構の内部構造を示す要部平面図（2つのギアが噛み合った状態）、図9(b)は、図9(a)のE-E矢視図、図9(c)は、図9(a)のギアA、Bの状態図、図9(d)は、同エアーフィルター清掃機構の内部構造を示す要部平面図（2つのギアが離れた状態）、図9(e)は、図9(d)のE'-E'矢視図、図9(f)は、図9(d)のギアA、Bの状態図である。なお、上記第1、第2の実施例におけるエアーフィルター清掃機構と同一部品には、同一符号を付してその説明を省略する。

【0063】

図9において、3cは、エアーフィルター清掃機構46の回転清掃体19の軸19b及びシャフト20のそれぞれの端部を回転自在に支持する支持壁で、特に、本実施例では、回転清掃体19の軸19bの端部を、支持壁3cに設けた長孔3dで回転自在に支持するようにして、回転清掃体19が前後方向に移動可能に設けたものである。47は、エアーフィルター清掃機構46の一部に設けられ、回転清掃体19のギアA19aに係脱自在に係止するストッパー片である。

【0064】

なお、他の構成は上記第1の実施例におけるエアーフィルター清掃機構と同一なので、共通する各部の説明は省略する。

【0065】

以上のように構成された本実施の形態におけるエアーフィルター清掃機構46の動作、作用を以下に説明する。

【0066】

まず図9(a)～(c)において、フィルター8上の塵埃17を除去するときは、駆動源21（図示せず）を動作させて、シャフト20を時計方向に回転させる。これにより、シャフト20の端部に設けた移動用駆動輪20aがラックギア11上で時計方向に回転して、エアーフィルター清掃機構46が右方向への移動を開始する。このとき、回転清掃体19は、フィルター8の表面に置かれた状態なので、エアーフィルター清掃機構46が右に移動する際、エアーフィルター清掃機構46によって左側から押されることになる。

【0067】

これにより、シャフト20に設けたギアB20bが、回転清掃体19のギアA19aに噛み合い、回転清掃体19を反時計方向に回転させる。このようにして、エアーフィルター清掃機構46が右方向に移動する間、回転清掃体19が反時計方向に回転しながら、フィルター8上の塵埃17を除去し、除去された塵埃17は、同時に集塵室24内に回収される。なお、エアーフィルター清掃機構46が右方向に移動している間は、回転清掃体19の軸19bが長孔3d内で左側に寄っているので、ギアA19aとストッパー片47は離れている。

【0068】

次に、図9(d)～(f)を用いて、エアーフィルター清掃機構46が左方向に、すな

10

20

30

40

50

わち元の位置に戻る際の動作を説明する。

【 0 0 6 9 】

エアーフィルター清掃機構 4 6 が右方向に移動して、図示しない検知手段で、エアーフィルター清掃機構 4 6 がフィルター 8 の右端に達したことを検知すると、自動的に駆動源 2 1 (図示せず) が逆転し、それに伴い移動用駆動輪 2 0 a が反時計方向に回転し、エアーフィルター清掃機構 4 6 が左方向への移動を開始する。このとき、回転清掃体 1 9 がフィルター 8 上に置かれた状態で、エアーフィルター清掃機構 4 6 が左方向に移動するので、回転清掃体 1 9 の軸 1 9 b が、支持壁 3 c に設けた長孔 3 d 内で右方向に移動し、シャフト 2 0 に設けたギア B 2 0 b と回転清掃体 1 9 のギア A 1 9 a との噛み合いが外れ、同時に、回転清掃体 1 9 の軸 1 9 b が長孔 3 d 内で右方向に移動することにより、回転清掃体 1 9 のギア A 1 9 a に、ストッパー片 4 7 の先端が係止し、回転清掃体 1 9 の回転が阻止される。

10

【 0 0 7 0 】

このように、エアーフィルター清掃機構 4 6 が左方向に移動するときは、回転を止めた回転清掃体 1 9 が、フィルター 8 上で引きずられることになるので、フィルター 8 上に残った塵埃 1 7 を左方向に掃き寄せることになる。この時、掃き寄せられた塵埃は、回転清掃体 1 9 の中心の真下近傍かあるいは少し遅れた位置となる。その後、再びエアーフィルター清掃機構 4 6 が右方向に移動する時、回転清掃体 1 9 が再び回転するので、掃き寄せられた塵埃 1 7 は取り残しなくピックアップされる。この時、1 回転未満で除塵体 2 6 にて塵埃 1 7 を除去させれば、フィルター 8 に塵埃 1 7 が再付着することなく、構造上新規

20

【 0 0 7 1 】

すなわち本実施例によれば、フィルター 8 上の塵埃 1 7 に対して、回転清掃体 1 9 の回転による塵埃 1 7 のピックアップ(掻き上げ力)性能と、回転清掃体 1 9 の回転停止による塵埃 1 7 の掃き寄せ力が交互に作用する為、塵埃 1 7 のフィルター 8 からの剥離除去性能が大幅に向上するものである。

【 0 0 7 2 】

なお、上記実施例では、エアーフィルター清掃機構 4 6 が移動する往路において、回転清掃体 1 9 を回転駆動し、復路において、回転させないようにしたが、逆に、回転清掃体 1 9 を、復路において回転駆動し、往路において回転させないようにしても良い。

30

【 産業上の利用可能性 】

【 0 0 7 3 】

以上のように、本発明に係るエアーフィルター清掃機構は、エアーフィルター清掃機構が搭載される商品を大型化すること無く、安価で、効率よくフィルターに付着した塵埃を除去すると共に、商品内部や外部を、フィルターから除去された塵埃で汚すことの無い、品質の高いもので、プロジェクター装置に限らず、塵埃を捕捉するフィルターを有する各種機器にも広く利用できるものである。

【 符号の説明 】

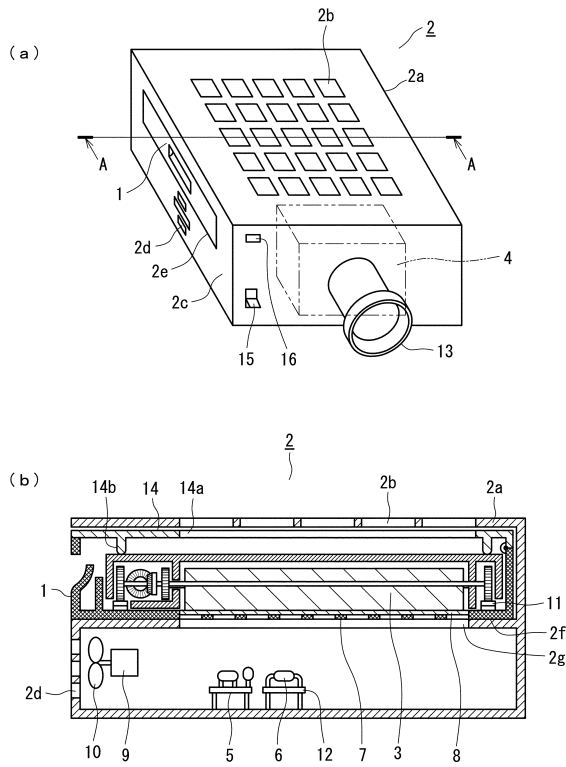
【 0 0 7 4 】

- 1 a 開口
- 2 プロジェクター装置
- 3、3 3、4 6 エアーフィルター清掃機構 (清掃機構)
- 8 フィルター
- 1 7 塵埃
- 1 9 回転清掃体
- 2 0 a 移動用駆動輪
- 2 1 駆動源
- 2 3 回転清掃体収納室
- 2 4 集塵室
- 2 5、3 0、3 4 戻り防止体

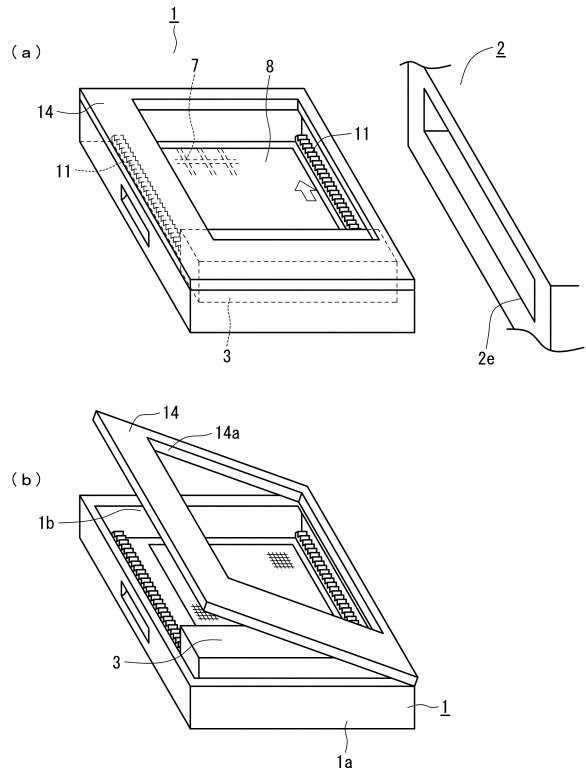
40

50

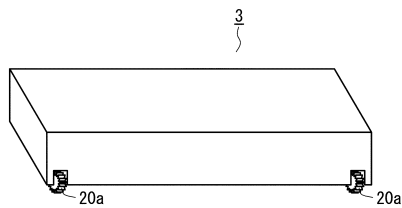
【図 1】



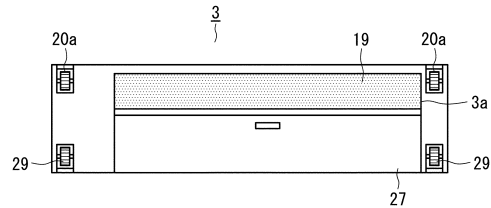
【図 2】



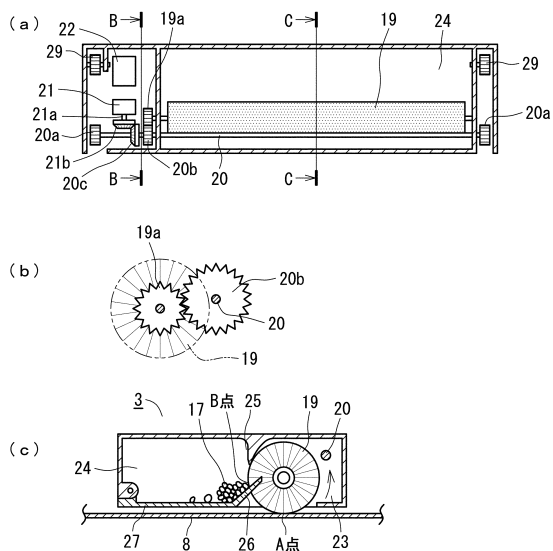
【図 3】



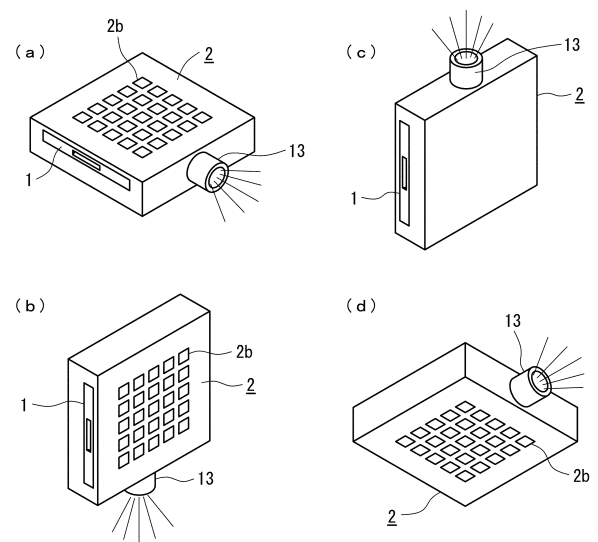
【図 5】



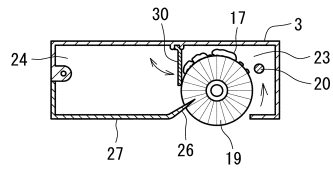
【図 4】



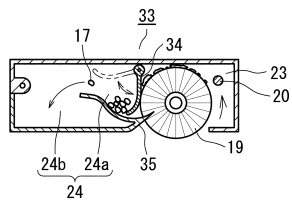
【図 6】



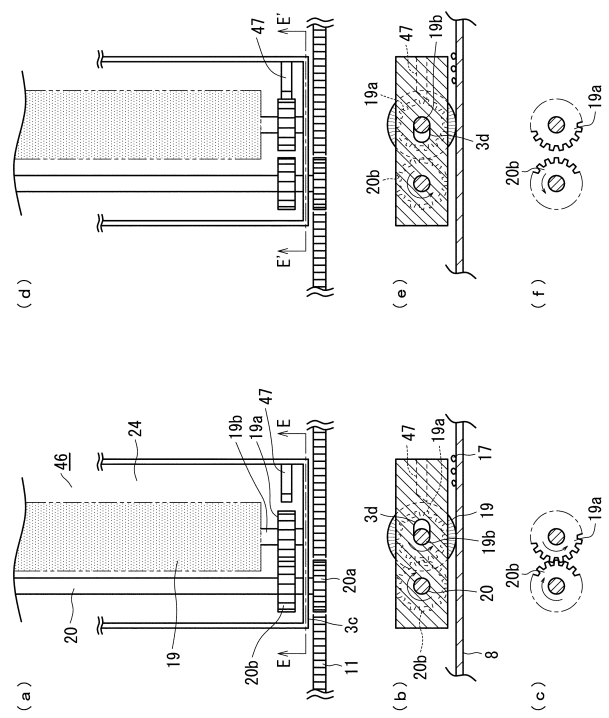
【図 7】



【図 8】



【図 9】



フロントページの続き

(56)参考文献 特開2009-082837(JP,A)
特開2008-128532(JP,A)
特開2009-229049(JP,A)
特開2010-088960(JP,A)
特開2007-156186(JP,A)
特開2009-024984(JP,A)
特開2008-104633(JP,A)
実開昭63-012357(JP,U)
特開2007-038215(JP,A)
実開昭63-011577(JP,U)
特開2011-092874(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

B01D 46/10
G03B 21/14